

資源・環境関連材料部会貢献賞表彰式 開催報告

平成 27 年 2 月 23 日
(文責) 化学分析分科会 主査
小森 康生

平成 26 年 11 月 25 日 東京都立産業技術研究所 イノベーションハブにて、第 16 回セラミックス関係分析技術者研究発表会 終了後、協会認証標準物質 JCRM R024, R025, R026「炭化けい素(微粉末)」作製にご協力頂いた方々に対し、資源・環境関連材料部会貢献賞表彰式を行いました。

渡利部会長の挨拶の後、部会長から一人一人に表彰状が授与されました。

受賞者は以下の方々です。(敬称略、順不同)

【個人】コバレントマテリアル(株) 高橋 真人, 昭和電工セラミックス(株) 宮尾 茂治, スペクトリス(株) 田畑 春奈・山路 功, 大平洋ランダム(株) 船橋 修, 電気化学工業(株) 只隈 規勝, 東芝ナノアナリシス(株) 小沼 雅敬・宮澤 美香, 日本ガイシ(株) 大槻 聡子, 日本特殊陶業(株) 後藤 宏幸, (株)ユニケミー 柘植 珠美

【団体】共立マテリアル(株), (株)住化分析センター, (株)東レリサーチセンター, (株)ノリタケカンパニーリミテド, (株)堀場製作所, (株)村田製作所, (株)リガク

式後、記念撮影に続いて、受賞者と東京都立産業技術研究所、部会及び分科会関係者との祝賀会を行いました。

日頃の化学分析の苦労話など活発にコミュニケーションが行われ、今後の分科会活動の活性化につながると感じられました。

最後に貢献賞表彰式にあたりいろいろご協力下さいました渡利部会長、渡辺標準化委員長、東京都立産業技術研究所及び協会関係者の方々、並びにご参加頂いた皆様に厚く御礼申し上げます。

